(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-319580 (P2001-319580A)

(43)公開日 平成13年11月16日(2001.11.16)

(51) Int.CL7

酸別配号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01J 11/02 9/02

H01J 11/02 9/02

5.C 0 2 7 В

5 C O 4 O

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特膜2000-138315(P2000-138315)

(22)出顧日

平成12年5月11日(2000.5.11)

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 牧野 贼太郎

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 100089233

弁理士 吉田 茂明 (外2名)

Fターム(参考) 50027 AA09 AA10

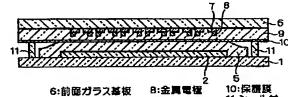
50040 FA01 GD02 GF02 GF19

プラズマディスプレイパネル、プラズマディスプレイ装置、及びプラズマディスプレイパネルの (54) 【発明の名称】 製造方法。

(57)【要約】.

【課題】 隔壁端部の反り上がりに起因して生じる誤放 電を適切に防止することにより、表示特性の向上を実現 し得るPDPを得る。

【解決手段】 隔壁5は、背面ガラス基板1の非周縁部 (表示領域) においては誘電体層 2上に形成されてお り、周縁部(非表示領域)においては背面ガラス基板 1 の主面上に形成されている。その結果、背面ガラス基板 1の主面から隔壁5の頂部までの高さは、誘電体層2の 膜厚分だけ、周縁部よりも非周縁部の方が高くなってい る。従って、焼成による隔壁5の形成工程において、隔 壁5の端部に反り上がり部5aが発生したとしても、前 面バネルと背面バネルとの貼り合わせ工程において、反 り上がり部5aは前面パネルに接触しない。



7:透明電板

9:弦锯体层

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示面である第1基板と、

該第1基板に離間して対向する第2基板と、

前記第1基板に対向する側の前記第2基板の主面上に形 成され、互いに離間して第1方向に延在する複数の第1 電極と、

前記複数の第1電極を覆って前記第2基板の前記主面上 に形成された第1誘電体層と、

前記第2基板に対向する側の前記第1基板の主面上に形 成され、互いに離間して前配第1方向に垂直な第2方向 10 に延在する複数の第2電極と、

前記複数の第2電極を覆って前記第1基板の前記主面上 に形成された第2誘電体層と、

前記第1誘電体層と前記第2誘電体層との間に形成さ れ、互いに隣接する前記第1電極同士の間で前記第1方 向に延在する複数の隔壁とを備え、

前記隔壁と前記第2誘電体層とは、前記第1方向に関し て、前記第1基板の非周縁部である表示領域内において は互いに接触しており、前配第1基板の周縁部である非 表示領域内においては互いに接触していないととを特徴 20 とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項2】 前記第1誘電体層は、前記第1方向に関 して、前記表示領域及び前記非表示領域のうちの前記表 示領域内のみに形成されており、

前記隔壁は、前記表示領域及び前記非表示領域に跨っ て、前記表示領域内においては前記第1誘電体層上に、 前記非表示領域内においては前記第2基板の前記主面上 に、それぞれ形成されていることを特徴とする、請求項 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項3】 前配第1誘電体層は、前記表示領域及び 30 前記非表示領域に跨って形成されており、

前記非表示領域内における前記第1誘電体層の膜厚は、 前記表示領域内における前記第1誘電体層の膜厚よりも 薄いことを特徴とする、請求項1に記載のプラズマディ スプレイパネル。

【請求項4】 前記第1誘電体層は、重なり部と非重な り部とを有する複数の層を含む積層体であることを特徴 とする、請求項3に記載のプラズマディスプレイパネ ル。

【請求項5】 少なくとも前記隔壁の端部の下方に形成 40 されている部分の前記第1誘電体層は、前記隔壁を構成 する材質よりも軟化点温度が低い材質によって構成され ていることを特徴とする、請求項3又は4に記載のブラ ズマディスプレイパネル。

【請求項6】 表示面である第1基板と、

該第1基板に離間して対向する第2基板と、

前記第1基板に対向する側の前記第2基板の主面上に形 成され、互いに離間して第1方向に延在する複数の第1 電極と、

を覆って前記第2基板の前記主面上に形成された第1誘 電体層と、

前記第1基板の周縁部において、前記複数の第1電極を 覆って前記第2基板の前記主面上に形成された第2誘電

前記第2基板に対向する側の前記第1基板の主面上に形 成され、互いに離間して前記第1方向に垂直な第2方向 に延在する複数の第2電極と、

前記複数の第2電極を覆って前記第1基板の前記主面上 に形成された第3誘電体層と、

前記第1及び第2誘電体層と前記第3誘電体層との間に 形成され、互いに隣接する前記第1電極同士の間で前記 第1方向に延在する複数の隔壁とを備え、

前記第2誘電体層は、前記隔壁を構成する材質よりも軟 化点温度が低い材質によって構成されていることを特徴 とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項7】 前記第2誘電体層上に形成されている部 分の前記隔壁の前記第2方向の幅は、前記第1誘電体層 上に形成されている部分の前記隔壁の前記第2方向の幅 よりも広いことを特徴とする、請求項6に記載のプラズ マディスプレイパネル。

【請求項8】 前記第1誘電体層上に形成されている部 分の前記隔壁よりも幅が広くなっている部分の前記隔壁 の前記第1方向の長さは、前記第1誘電体層上に形成さ れている部分の前記隔壁の前記第2方向の幅以上である ことを特徴とする、請求項7に記載のプラズマディスプ レイパネル。

【請求項9】 表示面である第1基板と、

該第1基板に離間して対向する第2基板と、

前記第1基板に対向する側の前記第2基板の主面上に形 成され、互いに離間して第1方向に延在する複数の第1

前記複数の第1電極を覆って前記第2基板の前記主面上 に形成された第1誘電体層と、

前記第1誘電体層上に形成され、互いに隣接する前記第 1電極同士の間で前記第1方向に延在する複数の隔壁

前記第2基板に対向する側の前記第1基板の主面上に形 成され、互いに離間して前記第1方向に垂直な第2方向 に延在する複数の第2電極と、

前記複数の第2電極を覆って前記第1基板の前記主面上 に形成され、前配隔壁に接触する第2誘電体層とを備

少なくとも前記隔壁の端部と接触する部分の前記第2誘 電体層の硬度は、前記隔壁の硬度よりも低いことを特徴 とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項10】 前記隔壁のピッカース硬度は420k g/mm'以上であり、

前記隔壁の端部と接触する部分の前記第2誘電体層のビ 前記第1基板の非周縁部において、前記複数の第1電極 50 ッカース硬度は、380kg/mm゚以下であることを

特徴とする、請求項9に配載のブラズマディスプレイパ ネル。

【請求項11】 請求項1~10のいずれか一つに記載 のプラズマディスプレイパネルと、

前記プラズマディスプレイバネルを駆動するための駆動 回路とを備えるプラズマディスプレイ装置。

【請求項12】 (a) 互いに離間して第1方向に延在 する複数の第1電極が形成された第1基板の主面上にお いて、前配第1基板の非周縁部である表示領域及び前記 第1基板の周縁部である非表示領域のうちの前記表示領 10 域内のみに第1誘電体層を形成する工程と、

- (b) 互いに隣接する前記第1電極同士の間で前記表示 領域及び前記非表示領域に跨って前記第1方向に延在す る複数の隔壁を、前配表示領域内においては前配第1誘 電体層上に、前記非表示領域内においては前記第1基板 の前記主面上に、隔壁材の焼成によってそれぞれ形成す る工程と、
- (c) 互いに離間して前記第1方向に垂直な第2方向に 延在する複数の第2電極を覆う第2誘電体層が形成され た第2基板を、前記第2誘電体層と前記表示領域内にお 20 ける前記隔壁の頂部とを互いに接触させて貼り合わせる 工程とを備える、プラズマディスプレイパネルの製造方

【請求項13】 (a) 互いに離間して第1方向に延在 する複数の第1電極が形成された第1基板の主面上に、 前記第1基板の周縁部における膜厚が、前記第1基板の 非周縁部における膜厚よりも薄い第1誘電体層を形成す る工程と、

- (b) 互いに隣接する前記第1電極同士の間で前記第1 方向に延在する複数の隔壁を、隔壁材の焼成によって前 30 記第1誘電体層上に形成する工程と、
- (c) 互いに離間して前記第1方向に垂直な第2方向に 延在する複数の第2電極を覆う第2誘電体層が形成され た第2基板を、前記第2誘電体層と前記非周縁部におけ る前記隔壁の頂部とを互いに接触させて貼り合わせる工 程とを備える、プラズマディスプレイパネルの製造方

【請求項14】 前記工程(a) において、前記第1誘 電体層は、複数の層を部分的に重なり合わせて積層する ことによって形成されることを特徴とする、請求項13 40 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項15】 前記工程(a) において、前記第1誘 電体層は、平面視上の形状が等しい前記複数の層を、形 成箇所をずらして順に積層するととによって形成される ことを特徴とする、請求項14に記載のブラズマディス プレイパネルの製造方法。

【請求項16】 少なくとも前記隔壁の端部の下方に形 成されている部分の前記第1誘電体層は、前記隔壁を横 成する材質よりも軟化点温度が低い材質によって構成さ

か1つに記載のプラズマディスプレイバネルの製造方 法。

【請求項17】 (a) 互いに離間して第1方向に延存 する複数の第1電極が形成された第1基板の主面上にお いて、前記第1基板の非周縁部に第1誘電体層を、前記 第1基板の周縁部に第2誘電体層をそれぞれ形成する工 程と、

- (b) 互いに隣接する前記第1電極同士の間で前記第1 方向に延在する複数の隔壁を、前記第1誘電体層上及び 前記第2誘電体層上に跨って、隔壁材の焼成によって形 成する工程と、
- (c) 互いに触間して前記第1方向に垂直な第2方向に 延在する複数の第2電極を覆う第3誘電体層が形成され た第2基板を、前記第3誘電体層と前記隔壁の頂部とを 互いに接触させて貼り合わせる工程とを備え、

前記第2誘電体層は、前記隔壁を構成する材質よりも軟 化点温度が低い材質によって構成されていることを特徴 とする、プラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項18】 (a) 互いに離間して第1方向に延在 する複数の第1電極が主面上に形成され、該主面が第1 誘電体層によって覆われ、互いに隣接する前記第1電板 同士の間で前記第1方向に延在する複数の隔壁が前記第 1誘電体層上に形成された第1基板を準備する工程と、

- (b) 互いに離間して前記第1方向に垂直な第2方向に 延在する複数の第2電極が主面上に形成され、該主面 が、少なくとも前記隔壁の端部と後に接触する部分の硬 度が前記隔壁の硬度よりも低い第2誘電体層によって湿 われた第2基板を準備する工程と、
- (c)前記第1基板と前記第2基板とを、前記隔壁と前 記第2誘電体層とを互いに接触させて貼り合わせる工程 とを備える、プラズマディスプレイパネルの製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、プラズマディス ブレイパネル (以下「PDP」と称する) 及び畝PDP を備えるプラズマディスプレイ装置の構造、並びにPD Pの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】AC面放電型PDPは、壁電荷が蓄積さ れた誘電体層の面に沿って生じるガス放電に基づく発光 を利用して映像や情報を表示する、ガス放電表示パネル の一種である。

【0003】図27は、従来のAC面放電型PDPの構 造を示す斜視図である。但し図27においては、説明の 便宜上、前面パネルの一端を背面パネルに対して図中の Z方向に開いた状態で図示している。 PDPは、互いに **離間して対向する前面パネルと背面パネルとを備えてい** る。前面パネルは、透明電極107及び金属電極108 から成る走査電極と、誘電体層109と、保護膜110 れていることを特徴とする、請求項13~15のいずれ 50 とを備えている。背面パネルは、アドレス電極102

と、誘電体層103と、隔壁104と、蛍光体105と を備えている。

【0004】前面ガラス基板106の主面(背面ガラス 基板101と対向する側の面)上には、互いに離間して 図中のX方向に延在する複数の透明電極107が形成さ れている。透明電極107上の一部には、透明電極10 7の導電性を補うための金属電極108が、X方向に延 在して形成されている。また、前面ガラス基板106の 主面上には、透明電極107及び金属電極108を覆う ように、低融点ガラスから成る透明の誘電体層109が 10 形成されている。誘電体層109上には、MgOから成 る透明の保護膜110が形成されている。本明細書で は、誘電体層109と保護膜110とを一体として誘電 体層 1 1 1 とも呼ぶ。

【0005】背面ガラス基板101の主面(前面ガラス 基板106と対向する側の面)上には、互いに離間して 図中のY方向に延在する複数のアドレス電極102が形 成されている。また、背面ガラス基板101の主面上に は、アドレス電極102を覆うように、低融点ガラスか ら成る誘電体層103が形成されている。誘電体層10 20 3上には、互いに隣接するアドレス電極102同士の間 でY方向に延在する、複数の隔壁104が形成されてい る。また、誘電体層103の上面及び隔壁104の側面 には、蛍光体105が形成されている。

【0006】前面パネルと背面パネルとは、隔壁104 の頂部と保護膜110とを当接させて、パネルの周縁部 に配設された低融点ガラスから成るシール材112(図 27には現れない)によって、互いに封着されている。 前面パネル、背面パネル、及びシール材によって形成さ れ、隔壁104によって区画されるPDPの各放電空間 30 には、放電ガスとして例えばネオンとキセノンとの混合 ガスが封入されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】以下、隔壁104の従 来の形成方法について述べる。誘電体層103を形成し た後、ロールコーターによって、粒径がO、O5mm以 下の低融点ガラスと、髙融点フィラーと、パインダーと を調合したガラスペースト材を全面的に形成し、これを 乾燥させる。次に、ドライフィルムレジストを隔壁材上 に形成し、露光・現像工程によりマスクバターンを得 る。次に、サンドブラストにより、マスクパターンで覆 われていない部分の隔壁材を切削した後、マスクバター ンを除去する。次に、300~400℃の熱処理を行 い、パインダーを燃焼によって消失させる。次に、50 0~600℃の熱処理を行い、低融点ガラスを溶融させ て焼結させる。とれにより、所定の形状を有する隔壁1 04を得るととができる。

【0008】以上のような、焼成工程に伴うパインダー の消失と低融点ガラスの溶融とにより、焼成後の隔壁 1 04には、焼成前の隔壁形状に対して体積収縮が発生し 50 【0014】

ている。この体積収縮は、バインダーの添加量、低融点 ガラスの粒径や種類、及び高融点フィラーの粒径や種類 によって異なるが、焼成後の陽壁104の体積は、焼成 前の隔壁形状の体積の60~90%程度に収縮してい る。

【0009】かかる隔壁104の体積収縮によって隔壁 形状が不均一となり、特に、隔壁104の端部が他の部 分よりも大きく反り上がる場合がある。図28は、かか る状況を示す断面図である。隔壁104の底面が誘電体 層103と密着した状態で、焼成によって、隔壁104 の協部の上部が平面視上におけるパネルの中央部側に引 き寄せられる。また、隔壁104と誘電体層103との 密着力も弱い。そのため、図28に示すように、陽壁1 04の端部に反り上がりが生じてしまう。

【0010】その結果、前面パネルと背面パネルとを重 ね合わせたときに、陽壁104の端部の反り上がりに起 因して放電空間の区画が不十分になり、所定の放電セル における放電が隣接する放電空間にまで拡がって、隣接 放電セルに誤放電を引き起こす(即ち放電の干渉が生じ る〉という問題がある。

【0011】とのような隔壁端部における反り上がりを 改善するために、例えば特開平11-120907号公 報では、以下のような発明が提案されている。即ち、ま ず、所定のマスクバターンを用いたサンドブラスト加工 によって、両端部が先細る形状のガラス膜を形成し、次 に、このガラス膜を焼成することによって、焼成時にお ける体積収縮の不均一性を回避して、平坦な陽壁形成を 図っている。

【0012】しかしながら、上記公報に記載された発明 において、両端部が先細る形状のガラス膜を安定して形 成することは困難であると考えられる。なぜなら、サン ドブラスト加工においては、ガラス膜とマスクパターン との密着性が重要となるが、先細る形状のマスクパター ンでは、サンドブラスト加工において発生する空気流に よって、先端部分のマスクパターンが剥がれやすくなる からである。先端部分においてマスクバターンの剥がれ が生じると、その剥がれが進行して非先端部分において もマスクパターンの剥がれが発生し、また、剥がれたマ スクパターンがサンドプラスト装置内を飛遊することに よって、画素欠陥の発生につながる可能性もある。従っ て、上記公報に記載された発明では、隔壁端部の反り上 がりに起因する表示の劣化という上記問題を解決すると とは困難である。

【0013】本発明はかかる問題を解決するために成さ れたものであり、隔壁端部の反り上がりに起因して生じ る誤放電を適切に防止することにより、表示特性の向上 を実現し得るPDP、該PDPを備えるプラズマディス プレイ装置、及びPDPの製造方法を得ることを目的と するものである。

(5)

【課題を解決するための手段】との発明のうち請求項1 に記載のブラズマディスプレイパネルは、表示面である 第1基板と、第1基板に離間して対向する第2基板と、 第1基板に対向する側の第2基板の主面上に形成され、 互いに離間して第1方向に延在する複数の第1電極と、 複数の第1電極を覆って第2基板の主面上に形成された 第1誘電体層と、第2基板に対向する側の第1基板の主 面上に形成され、互いに離間して第1方向に垂直な第2 方向に延在する複数の第2電極と、複数の第2電極を覆 って第1基板の主面上に形成された第2誘電体層と、第 10 1誘電体層と第2誘電体層との間に形成され、互いに隣 接する第1電極同士の間で第1方向に延在する複数の隔 壁とを備え、陽壁と第2誘電体層とは、第1方向に関し て、第1基板の非周縁部である表示領域内においては互 いに接触しており、第1基板の周縁部である非表示領域 内においては互いに接触していないことを特徴とするも のである。

7

【0015】また、との発明のうち請求項2に記載のプラズマディスプレイパネルは、請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルであって、第1誘電体層は、第1 20方向に関して、表示領域及び非表示領域のうちの表示領域内のみに形成されており、陽壁は、表示領域及び非表示領域化跨って、表示領域内においては第1誘電体層上に、非表示領域内においては第2基板の主面上に、それぞれ形成されていることを特徴とするものである。

【0016】また、この発明のうち請求項3に記載のプラズマディスプレイパネルは、請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルであって、第1誘電体層は、表示領域及び非表示領域に跨って形成されており、非表示領域内における第1誘電体層の膜厚は、表示領域内におけ 30 る第1誘電体層の膜厚よりも薄いことを特徴とするものである。

【0017】また、との発明のうち請求項4に記載のプラズマディスプレイパネルは、請求項3に記載のプラズマディスプレイパネルであって、第1誘電体層は、重なり部と非重なり部とを有する複数の層を含む積層体であることを特徴とするものである。

【0018】また、この発明のうち請求項5に記載のブラズマディスプレイパネルは、請求項3又は4に記載のブラズマディスプレイパネルであって、少なくとも隔壁 40の端部の下方に形成されている部分の第1誘電体層は、隔壁を構成する材質よりも軟化点温度が低い材質によって構成されていることを特徴とするものである。

【0019】また、との発明のうち請求項6に記載のブラズマディスプレイパネルは、表示面である第1基板と、第1基板に離間して対向する第2基板と、第1基板に対向する側の第2基板の主面上に形成され、互いに離間して第1方向に延在する複数の第1電極と、第1基板の非周縁部において、複数の第1電極を覆って第2基板の主面上に形成された第1誘電体層と、第1基板の周縁 50

部において、複数の第1電極を覆って第2基板の主面上 に形成された第2誘電体層と、第2基板に対向する側の 第1基板の主面上に形成され、互いに離間して前記第1 方向に垂直な第2方向に延在する複数の第2電極と、複 数の第2電極を覆って第1基板の主面上に形成された第 3誘電体層と、第1及び第2誘電体層と第3誘電体層と の間に形成され、互いに隣接する第1電極同士の間で第 1方向に延在する複数の隔壁とを備え、第2誘電体層 は、隔壁を構成する材質よりも軟化点温度が低い材質に よって構成されているととを特徴とするものである。

【0020】また、との発明のうち請求項7に記載のプラズマディスプレイパネルは、請求項6に記載のプラズマディスプレイパネルであって、第2誘電体層上に形成されている部分の隔壁の第2方向の幅は、第1誘電体層上に形成されている部分の隔壁の第2方向の幅よりも広いことを特徴とするものである。

【0021】また、この発明のうち請求項8 に記載のプラズマディスプレイパネルは、請求項7 に記載のプラズマディスプレイパネルであって、第1 誘電体層上に形成されている部分の隔壁よりも幅が広くなっている部分の隔壁の第1方向の長さは、第1 誘電体層上に形成されている部分の隔壁の第2方向の幅以上であることを特徴とするものである。

【0022】また、この発明のうち請求項9に記載のプラズマディスプレイパネルは、表示面である第1基板と、第1基板に離間して対向する第2基板と、第1基板に対向する側の第2基板の主面上に形成され、互いに離間して第1方向に延在する複数の第1電極と、複数の第1電極を覆って第2基板の主面上に形成された第1誘電体層と、第1誘電体層上に形成され、互いに隣接する第1電極同士の間で第1方向に延在する複数の隔壁と、第2基板に対向する側の第1基板の主面上に形成され、互いに離間して第1方向に垂直な第2方向に延在する複数の第2電極と、複数の第2電極を覆って第1基板の主面上に形成され、隔壁に接触する第2誘電体層とを備え、少なくとも隔壁の端部と接触する部分の第2誘電体層の硬度は、隔壁の硬度よりも低いことを特徴とするものである。

【0023】また、この発明のうち請求項10に記載のプラズマディスプレイパネルは、請求項9に記載のプラズマディスプレイパネルであって、隔壁のピッカース硬度は420kg/mm¹以上であり、隔壁の端部と接触する部分の第2誘電体層のピッカース硬度は、380kg/mm¹以下であることを特徴とするものである。

【0024】また、との発明のうち請求項11に記載のプラズマディスプレイ装置は、請求項1~10のいずれか一つに記載のプラズマディスプレイパネルと、プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動回路とを備えるものである。

) 【0025】また、との発明のうち請求項12に記載の

プラズマディスプレイパネルの製造方法は、(a) 互い に離間して第1方向に延在する複数の第1電極が形成された第1基板の主面上において、第1基板の非周縁部である表示領域及び第1基板の周縁部である非表示領域の うちの表示領域内のみに第1誘電体層を形成する工程 と、(b) 互いに隣接する第1電極同士の間で表示領域及び非表示領域に跨って第1方向に延在する複数の隔壁を、表示領域内においては第1誘電体層上に、非表示領域内においては第1基板の主面上に、隔壁材の焼成によってそれぞれ形成する工程と、(c) 互いに離間して第 10 1方向に垂直な第2方向に延在する複数の第2電極を覆う第2誘電体層が形成された第2基板を、第2誘電体層と表示領域内における隔壁の頂部とを互いに接触させて貼り合わせる工程とを備えるものである。

【0026】また、この発明のうち請求項13に記載のブラズマディスプレイパネルの製造方法は、(a) 互い に離間して第1方向に延在する複数の第1電極が形成された第1基板の主面上に、第1基板の周縁部における膜厚が、第1基板の非周縁部における膜厚が、第1基板の非周縁部における膜厚よりも薄い第1 誘電体層を形成する工程と、(b) 互いに隣接する第1電極同士の間で第1方向に延在する複数の隔壁を、隔壁材の焼成によって第1誘電体層上に形成する工程と、

(c) 互いに離間して第1方向に垂直な第2方向に延在する複数の第2電極を覆う第2誘電体層が形成された第2基板を、第2誘電体層と非周縁部における隔壁の頂部とを互いに接触させて貼り合わせる工程とを備えるものである。

【0027】また、との発明のうち請求項14に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法は、請求項13 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、工程(a)において、第1誘電体層は、複数の層を部分的に重なり合わせて積層することによって形成されることを特徴とするものである。

【0028】また、との発明のうち請求項15に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法は、請求項14 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、工程(a)において、第1誘電体層は、平面視上の形状が等しい複数の層を、形成箇所をずらして順に積層することによって形成されることを特徴とするものである。

【0029】また、この発明のうち請求項16に記載のブラズマディスプレイパネルの製造方法は、請求項13~15のいずれか1つに記載のブラズマディスプレイパネルの製造方法であって、少なくとも隔壁の端部の下方に形成されている部分の第1誘電体層は、隔壁を構成する材質よりも軟化点温度が低い材質によって構成されていることを特徴とするものである。

【0030】また、との発明のうち請求項17に記載の プラズマディスプレイパネルの製造方法は、(a)互い に離間して第1方向に延在する複数の第1電極が形成さ れた第1基板の主面上において、第1基板の非周縁部に 第1誘電体層を、第1基板の周縁部に第2誘電体層をそれぞれ形成する工程と、(b)互いに隣接する第1電極 同士の間で第1方向に延在する複数の隔壁を、第1誘電 体層上及び第2誘電体層上に跨って、隔壁材の焼成によって形成する工程と、(c)互いに離間して第1方向に 垂直な第2方向に延在する複数の第2電極を覆う第3誘 電体層が形成された第2基板を、第3誘電体層と隔壁の 頂部とを互いに接触させて貼り合わせる工程とを備え、 第2誘電体層は、隔壁を構成する材質よりも軟化点温度 が低い材質によって構成されていることを特徴とするも のである。

10

【0031】また、この発明のうち請求項18に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法は、(a)互いに離間して第1方向に延在する複数の第1電極が主面上に形成され、該主面が第1誘電体層によって覆われ、互いに隣接する第1電極同士の間で第1方向に延在する複数の隔壁が第1誘電体層上に形成された第1基板を準備する工程と、(b)互いに離間して第1方向に垂直な第2方向に延在する複数の第2電極が主面上に形成され、該主面が、少なくとも隔壁の端部と後に接触する部分の硬度が隔壁の硬度よりも低い第2誘電体層によって覆われた第2基板を準備する工程と、(c)第1基板と第2基板とを、隔壁と第2誘電体層とを互いに接触させて貼り合わせる工程とを備えるものである。

[0032]

【発明の実施の形態】実施の形態1.図1~5は、本発明の実施の形態1に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。まず、背面ガラス基板1の主面(後に前面ガラス基板6と対向する側の面)上に、互いに離間して所定方向に平行に延在する、複数のアドレス電極25(図1~5には現れない)を形成する。次に、背面ガラス基板1の周縁部(画面の非表示領域に相当する)を除く非周縁部(画面の表示領域に相当する)における主面上に、上記非周縁部におけるアドレス電極25を覆うように、20μm程度の膜厚で誘電体層2を形成する(図1)。

【0033】具体的に誘電体層2は、以下の方法によって形成することができる。まず、スクリーン版を用いたスクリーン印刷によって、粒径が0.05mm以下の低軟化点ガラスと、高軟化点フィラーと、バインダーと、溶剤とから成るガラスペーストを、背面ガラス基板1の非周縁部における主面上に形成し、これを乾燥させる。次に、300~400℃の熱処理を行い、バインダーを燃焼によって消失させる。次に、500~600℃の熱処理を行い、低軟化点ガラスを溶融させて焼結させる。これにより、背面ガラス基板1の非周縁部における主面上に、誘電体層2を形成することができる。

【0034】次に、隔壁材となる誘電体層3を、誘電体50 層2を覆うように、背面ガラス基板1の所定領域におけ

11

る主面上に形成する(図2)。具体的に誘電体層3は、以下の方法によって形成することができる。まず、粒径が0.05mm以下の低軟化点ガラスと、高軟化点フィラーと、バインダーと、溶剤とから成るガラスペーストを、背面ガラス基板1の所定領域における主面上にロールコーターを用いて全面的に形成し、これを乾燥させる。但し、ロールコーターを用いた形成に限らず、粒径が0.05mm以下の低軟化点ガラスと、高軟化点フィラーと、バインダーとから成るグリーンシート(未焼成のテーブ状シート)を、背面ガラス基板1の所定領域に10おける主面上にラミネートしてもよい。

(0035)次に、ガラスペースト上にドライフィルムレジストを全面的に形成し、露光処理及び現像処理を行うととにより、所定部分に関口を有するマスクパターン4を形成する(図3)。このとき、誘電体層3の長さし1よりもマスクパターン4の長さし2の方が10mmだけ長くなるように、マスクパターン4を形成する。

【0036】次に、サンドブラストにより、マスクバターン4に覆われていない部分の誘電体層3を除去した後、マスクパターン4を除去し、その後焼成を行うこと 20により、隔壁5を得る(図4)。その後、隔壁5の側面及び誘電体層2の上面に蛍光体を形成して、背面パネルが完成する。図4に示すように、隔壁5は、背面ガラス基板1の非周縁部においては誘電体層2上に形成されており、周縁部においては背面ガラス基板1の主面上に形成されている。

【0037】次に、背面パネルと、従来と同様の前面パネルとを、保護膜10と非周縁部における隔壁5の頂部とを互いに密着させてシール材11によって互いに貼り合わせることにより、本実施の形態1に係るPDPが完成する(図5)。従来技術の説明で述べたように、前面パネルは、透明電極7及び金属電極8から成る走査電極と、誘電体層9と、保護膜10とを備えている。

【0038】とのように本実施の形態1に係るPDPの製造方法によれば、図4に示すように、隔壁5は、背面ガラス基板1の非周縁部においては誘電体層2上に形成されており、周縁部においては背面ガラス基板1の主面上に形成されている。その結果、背面ガラス基板1の主面から隔壁5の頂部までの高さは、誘電体層2の膜厚

(上記の例では20μm) 分だけ、周縁部よりも非周縁 40 部の方が高くなっている。従って、焼成による隔壁5の形成工程において、隔壁5の端部に反り上がり部5 a が発生したとしても(図6)、前面パネルと背面パネルとの貼り合わせ工程において、反り上がり部5 a は前面パネルに接触しない。このため、隔壁5の端部の反り上がりに起因して生じる誤放電を適切に防止することができ、表示特性の向上を図ることができる。

[0039] しかも、表示領域においては隔壁5の頂部は保護膜10に密着しているため、隔壁5によって区画された隣接放電空間同士の間で、放電の干渉が発生する

ことはない。隔壁5の端部を背面ガラス基板1の主面上 に形成し得るスペースを残して、誘電体層2を表示領域 よりも外側まで広く形成することにより、この効果は一 層顕著となる。

【0040】実施の形態2.図7~10は、本発明の実施の形態2に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。まず、背面ガラス基板1の主面上に複数のアドレス電極25(図7~10には現れない)を形成する。次に、背面ガラス基板1の最周縁部に相当するアドレス電極25の電極パッド形成領域を残して、背面ガラス基板1の主面上に、アドレス電極25を覆うように、5μm程度の膜厚で誘電体層13を形成する(図7)。誘電体層13は、後に形成される陽壁15の長さ(陽壁15が延在する方向の長さ)よりも30mm長くなるように形成する。

【0041】次に、誘電体層13の非周縁部(画面の表 示領域に相当する)上に、20 µm程度の膜厚で誘電体 層14を形成する(図8)。誘電体層14は、後に形成 される隔壁15の長さよりも10mm短くなるように形 成する。誘電体層13,14は、上記実施の形態1にお ける誘電体層2と同様に、ガラスペーストの形成、乾 燥、及び焼成によってそれぞれ形成することができる。 【0042】次に、隔壁15を、誘電体層13,14上 の所定領域に形成する(図9)。隔壁15は、上記実施 の形態1と同様に、ガラスペーストの形成、乾燥、マス クパターンの形成、サンドプラスト、及び焼成によって 形成することができる。その後、隔壁5の側面及び誘電 体層13,14の上面に蛍光体を形成して、背面パネル が完成する。図9に示すように、隔壁15は、背面ガラ ス基板1の非周縁部においては誘電体層14上に形成さ れており、周縁部においては誘電体層13上に形成され ている。

【0043】次に、背面パネルと、上記実施の形態1と同様の前面パネルとを、保護膜10と非周縁部における隔壁15の頂部とを互いに密着させてシール材11によって互いに貼り合わせることにより、本実施の形態2に係るPDPが完成する(図10)。

【0044】とのように本実施の形態2に係るPDPの製造方法によれば、図9に示すように、隔壁15は、背間ガラス基板1の非周縁部においては誘電体層14上に形成されており、周縁部においては誘電体層13上に形成されている。その結果、背面ガラス基板1の主面から隔壁15の頂部までの高さは、誘電体層14の膜厚(上記の例では20μm)分だけ、周縁部よりも非周縁部の方が高くなっている。従って、焼成による隔壁15の形成工程において、隔壁15の端部に反り上がり部が発生したとしても、前面パネルと背面パネルとの貼り合わせ工程において、隔壁15の気り上がり部は前面パネルに接触しない。このため、隔壁15の端部の反り上がりに

(8)

示特性の向上を図ることができる。

【0045】しかも、表示領域においては隔壁15の頂 部は保護膜10に密着しているため、隔壁15によって 区画された隣接放電空間同士の間で、放電の干渉が発生 することはない。隔壁15の端部を誘電体層13上に形 成し得るスペースを残して、誘電体層14を表示領域よ りも外側まで広く形成することにより、この効果は一層

13

【0046】さらに、非表示領域においてもアドレス電 極25が誘電体層13によって被覆されているため、製 10 造工程中における各種ダメージからアドレス電極25を 保護することができ、異物の混入等に起因する配線間シ ョートの発生等を適切に回避することができる。

【0047】図11、12は、本発明の実施の形態2の 第1の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断 面図である。まず、背面ガラス基板1の主面上に複数の アドレス電極25 (図11, 12には現れない)を形成 する。次に、背面ガラス基板1の非周縁部における主面 上に、アドレス電極25を覆うように、20 mm程度の 膜厚で誘電体層14を形成する。次に、アドレス電極2 5の電極パッド形成領域を残して、背面ガラス基板1の 周縁部においては背面ガラス基板1の主面上に、非周縁 部においては誘電体層14上に、5 µm程度の膜厚で誘 電体層13を形成する(図11)。

【0048】次に、図9に示した工程と同様に、誘電体 層13上の所定領域に隔壁15を形成した後、蛍光体を 形成して、背面パネルが完成する。次に、背面パネル と、上記実施の形態1と同様の前面パネルとを、保護膜 10と非周縁部における隔壁15の頂部とを互いに密着 させてシール材11によって互いに貼り合わせることに 30 より、PDPが完成する(図12)。

【0049】とのように本実施の形態2の第1の変形例 に係るPDPの製造方法によっても、上記実施の形態2 に係るPDPの製造方法により得られる効果と同様の効 果が得られる。

【0050】図13,14は、本発明の実施の形態2の 第2の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断 面図である。まず、背面ガラス基板1の主面上に複数の アドレス電極25(図13,14には現れない)を形成 する。次に、アドレス電極25の電極パッド形成領域を 残して、背面ガラス基板1の非周縁部における主面上 と、図13において非周縁部よりも左側に位置する周縁 部における主面上とに跨って、アドレス電極25を覆う ように、20 m 程度の膜厚で誘電体層 16 a を形成す る。

【0051】次に、アドレス電極25の電極パッド形成 領域を残して、非周級部における誘電体層16a上と、 図13において非周縁部よりも右側に位置する周縁部に おける背面ガラス基板1の主面上とに跨って、誘電体層

0μm程度の膜厚で誘電体層16bを形成する(図1 3)。誘電体層16a,16bは、上記実施の形態1に おける誘電体層2と同様に、スクリーン版を用いたスク リーン印刷によるガラスペーストの形成、乾燥、及び焼 成によってそれぞれ形成することができる。

【0052】次に、図9に示した工程と同様に、誘電体 層16a, 16b上の所定領域に隔壁17を形成した 後、蛍光体を形成して、背面パネルが完成する。次に、 背面パネルと、上記実施の形態1と同様の前面パネルと を、保護膜10と非周縁部における隔壁17の頂部とを 互いに密着させてシール材11によって互いに貼り合わ せることにより、PDPが完成する(図14)。

【0053】このように本実施の形態2の第2の変形例 に係るPDPの製造方法によれば、上記実施の形態2に 係るPDPの製造方法により得られる効果と同様の効果 が得られることに加えて、以下の効果が得られる。即 ち、本実施の形態2の第2の変形例に係るPDPの製造 方法によれば、アドレス電極25を覆う誘電体層とし て、膜厚や形成面積の異なる2種類の誘電体層13.1 4を形成するのではなく、平面視上の形状が等しい誘電 体層 16 a, 16 bを、形成箇所を互いにずらして順に 形成する。とのため、誘電体層を形成するにあたり、全 く種類が異なる2種類のスクリーン版を準備する必要が なく、単にスクリーン版の設計を左右逆にしただけの、 実質的に1種類のスクリーン版を用いて、誘電体層16 a, 16bを形成することができる。

【0054】実施の形態3. 図15~17は、本発明の 実施の形態3に係るPDPの製造方法を工程順に示す断 面図である。まず、背面ガラス基板1の主面上に複数の アドレス電極25 (図15~17には現れない)を形成 する。次に、背面ガラス基板1の周縁部を除く非周縁部 における主面上に、非周縁部におけるアドレス電極25 を覆うように、20 μm程度の膜厚で誘電体層2aを形 成する。次に、背面ガラス基板1の周縁部における主面 上に、周縁部におけるアドレス電極25を覆うように、 20 μm程度の膜厚で誘電体層2 bを形成する。但し、 誘電体層2 a, 2 bの形成順序は、以上の説明と逆でも

【0055】誘電体層2a,2bは、上記実施の形態1 における誘電体層2と同様に、スクリーン印刷によるガ ラスペーストの形成、乾燥、及び焼成によって、それぞ れの所定箇所に形成することができる。このとき本実施 の形態3では、各ガラスペースト材を構成する無機物 (低軟化点ガラス及び髙軟化点フィラー) の軟化点温度 が、誘電体層2aよりも誘電体層2bの方が低くなるよ うに、粒状ガラスやフィラーの種類等を選択しておく。 なお、後に形成される隔壁5に用いられるガラスペース ト材の軟化点温度は、誘電体層2aの軟化点温度以上で ある。但し、少なくとも、誘電体層2bの形成に用いら 16aから露出するアドレス電極25を覆うように、2 50 れるガラスペースト材の軟化点温度が、隔壁5の形成に (9)

用いられるガラスペースト材の軟化点温度よりも低けれ

15

【0056】次に、陽壁12を、誘電体層2a, 2b上 の所定領域に形成する(図16)。図16に示すよう に、隔壁12の端部は、誘電体層2b上に位置してい る。隔壁12は、上記実施の形態1と同様に、スクリー ン印刷によるガラスペーストの形成、乾燥、マスクパタ ーンの形成、サンドブラスト、及び焼成によって形成す るととができる。その後、隔壁12の側面及び誘電体層 2a,2bの上面に蛍光体を形成して、背面パネルが完 10 成する。

【0057】次に、背面パネルと、上記実施の形態1と 同様の前面パネルとを、保護膜10と隔壁12の頂部と を互いに密着させてシール材11によって互いに貼り合 わせることにより、本実施の形態3に係るPDPが完成 する(図17)。

【0058】とのように本実施の形態3に係るPDPの 製造方法によれば、隔壁12の端部は誘電体層2b上に 位置しており、誘電体層2 bの形成に用いられるガラス ベースト材の軟化点温度は、隔壁12の形成に用いられ 20 るガラスペースト材の軟化点温度よりも低い。そのた め、焼成による隔壁12の形成工程において、焼成の昇 温時には、誘電体層2b用のガラスペースト材は、隔壁 12用のガラスペースト材よりも早く軟化する。そし て、ピーク温度を過ぎた後の焼成の降温時において、隔 壁12用のガラスペースト材が硬化・収縮し始めた時点 では、誘電体層2b用のガラスペースト材はまだ軟化し た状態である。

【0059】従って、隔壁12用のガラスペースト材の 端部が内側方向へ収縮し始めた時に、その端部下方に位 30 置する誘電体層2 b 用のガラスペースト材も、内側方向 に収縮しやすいため、隔壁12の端部上部と端部底部と の間に生じる収縮力の差を緩和することができ、その結 果、隔壁12の端部の反り上がりを抑制することができ る。

【0060】なお、上記実施の形態2に係るPDPの製 造方法、及び上記実施の形態2の第1の変形例に係るP DPの製造方法に関して本実施の形態3に係る発明を適 用し、誘電体層13用のガラスペースト材の軟化点温度 を、隔壁15用のガラスペースト材の軟化点温度よりも 40 低く設定しておいてもよい。また、上記実施の形態2の 第2の変形例に係るPDPの製造方法に関して本実施の 形態3に係る発明を適用し、誘電体層16a、16b用 のガラスペースト材の軟化点温度を、隔壁17用のガラ スペースト材の軟化点温度よりも低く設定しておいても よい。これにより、隔壁端部の反り上がりに起因して生 じる誤放電を、さらに効果的に防止することができる。 【0061】実施の形態4. 図18は、本発明の実施の 形態4に係るPDPの製造方法の一工程を示す上面図で

実施の形態3に係るPDPの製造方法において、隔壁端 部12aの形状が図18に示した形状となるように、サ ンドブラストを行うためのマスクバターンの形状を工夫 したものである。

【0062】図18において、隔壁端部12aの幅W2 は、非端部における隔壁12の幅W1よりも広い(即 ち、W2>W1)。とれにより、陽壁端部12aと誘電 体層2bとの接触面積が、W2がW1に等しい場合に比 べて大きくなっている。また、隔壁12の形成ピッチP は、隔壁端部12aの幅W2の2倍よりも大きい (即 ち、P>2×W2)。これにより、隣接隔壁同士の接触 を防止することができる。さらに、隔壁12が延在する 方向に関する隔壁端部12aの長さしは、少なくとも、 隔壁非端部における隔壁12の幅W1以上である(即 ち、L≧W1)。Cれにより、細過ぎるパターンを形成 することに伴う、サンドプラスト工程でのマスクパター ンの剥がれを防止することができる。

【0063】とのように本実施の形態4に係るPDPの 製造方法によれば、隔壁端部12aの幅W2を、非端部 における隔壁12の幅W1よりも広くすることによっ て、隔壁端部12aと誘電体層2bとの接触面積を大き くした。上記実施の形態3で述べたように、誘電体層2 bは、無機物軟化点温度が低いガラスペースト材によっ て形成された誘電体層である。従って、誘電体層2b は、例えば誘電体層2aよりも誘電体層表面の平滑性が 高くなっており、隔壁材との密着性が低下している。し かしながら、本実施の形態4に係るPDPの製造方法に よれば、隔壁端部12 a と誘電体層2 b との接触面積を 大きくすることによって、両者の密着力が高められてい る。その結果、サンドプラスト工程やマスクバターンの 剥離工程における、誘電体層2bからの隔壁端部12a の剥がれを防止することができ、不良品の発生を抑制す るととができる。

【0064】実施の形態5. 図19~21は、本発明の 実施の形態5に係るPDPの製造方法を工程順に示す断 面図である。まず、従来と同様の背面パネルを準備す る。従来技術の説明で述べたように、背面パネルは、ア ドレス電極25 (図19には現れない)と、誘電体層1 8と、隔壁19と、蛍光体(図19には現れない)とを 備えている。

【0065】また、図20に示す前面パネルを形成す る。具体的に前面パネルは、以下の製造工程を経て形成 することができる。まず、表示面である前面ガラス基板 6の主面(後に背面ガラス基板1と対向する側の面)上 に、アドレス電極25が延在する方向に垂直な方向に延 在する複数の透明電極7を、互いに離間して平行に形成 する。次に、透明電極7上の一部に、透明電極7の遵電 性を補うための金属電極8を形成する。次に、透明電極 7及び金属電極8を覆うように、前面ガラス基板6の主 ある。本実施の形態4に係るPDPの製造方法は、上記 50 面上に、低融点ガラスから成る透明の誘電体層9を形成 17

する。

【0066】次に、スクリーン版を用いたスクリーン印刷によるガラスペーストの形成、乾燥、及び焼成によって、誘電体層9上の全面に、低融点ガラスから成る透明の誘電体層20を形成する。とこで、誘電体層20は、隔壁6を構成する材質よりも硬度が低い材質によって形成する。例えば隔壁6のビッカース硬度が420kg/mm²以上である場合、誘電体層20のビッカース硬度を380kg/mm³以下とする。次に、誘電体層20上の全面に保護膜10を形成して前面パネルが完成する。

【0067】次に、図20に示した前面パネルと、図19に示した背面パネルとを、保護膜10と隔壁19の頂部とを互いに密着させてシール材11によって互いに貼り合わせることにより、本実施の形態5に係るPDPが完成する(図21)。

【0068】また、図22、23は、本発明の実施の形態5の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。まず、上記と同様に、前面ガラス基板6上に透明電極7を形成し、透明電極7上に金属電極8を形 20成した後、誘電体層9を形成する。次に、スクリーン版を用いたスクリーン印刷によるガラスペーストの形成、乾燥、及び焼成によって、誘電体層9上に誘電体層20 aを選択的に形成する。誘電体層20aは、後に前面パネルと背面パネルとを貼り合わせたときに、隔壁19の端部が保護膜10を介して接触しない領域に形成する。

【0069】次に、スクリーン版を用いたスクリーン印刷によるガラスペーストの形成、乾燥、及び焼成によって、誘電体層20aが形成されていない部分の誘電体層9上に、誘電体層20bを形成する。誘電体層20bは、上記誘電体層20と同様に、隔壁6を構成する材質よりも硬度が低い材質によって形成する。但し、誘電体層20a、20bの形成順序は、以上の説明と逆でもよい。次に、誘電体層20a、20b上の全面に保護膜10を形成して前面パネルが完成する。

【0070】このように本実施の形態5に係るPDPの製造方法によれば、前面パネルの、少なくとも隔壁19の端部と後に接触する部分に、隔壁19よりも硬度が低い誘電体層20,20bを形成した。従って、図25,26に示すように、隔壁19の端部に反り上がり部19aが生じている場合であっても、両パネルを互いに貼り合わせるときの押圧力によって、反り上がり部19aは、膜厚が十分に薄い保護膜10を突き破って、誘電体層20,20b内に押し込まれる。その結果、隔壁19に反り上がり部19aが発生している場合であっても、貼り合わされた後の隔壁19と保護膜10との間に生じる隙間を抑制できるため、隣接放電セル間での誤放電を適切に防止することができる。

[0071]なお、発明者による実験データによると、隔壁19のピッカース硬度が420kg/mm²であ

り、隔壁 1 9 の端部に 1 0 μmの反り上がり部 1 9 aが発生している場合において、誘電体層 2 0, 2 0 bのビッカース硬度が 4 0 0 kg/mm²及び 4 2 0 kg/mm²の場合は、貼り合わせ時の押圧によって反り上がり部 1 9 a に破損が生じ、ビッカース硬度が 3 8 0 kg/mm²の場合は、反り上がり部 1 9 a は誘電体層 2 0, 2 0 b内に 5 μm埋没し、ビッカース硬度が 3 6 0 kg/mm²の場合は、反り上がり部 1 9 a は誘電体層 2 0, 2 0 b内に 1 0 μm埋没したことが確認されている。

【0072】上記各実施の形態で述べたPDPと、PDPを駆動するための周知の駆動回路とによってプラズマディスプレイ装置を構成することにより、表示特性の向上が図られたプラズマディスプレイ装置を得ることができる。

[0073]

(10)

【発明の効果】との発明のうち請求項1に係るものによれば、焼成による隔壁の形成工程において、隔壁の端部に反り上がり部が発生したとしても、第1基板と第2基板との貼り合わせ工程において、隔壁の反り上がり部は第2誘電体層に接触しない。このため、隔壁の反り上がりに起因して生じる隣接放電セル間での誤放電が適切に防止されて、表示特性の向上が図られたプラズマディスプレイバネルを得ることができる。

【0074】また、との発明のうち請求項2に係るものによれば、第2基板の主面から隔壁の頂部までの高さは、第1誘電体層の膜厚分だけ、表示領域よりも非表示領域の方が低くなっている。従って、第1基板と第2基板とが互いに貼り合わされた状態において、非表示領域における隔壁の頂部と第2誘電体層との間に、第1誘電体層の膜厚分だけの隙間を生じさせることができる。

【0075】また、この発明のうち請求項3に係るものによれば、第2基板の主面から隔壁の頂部までの高さは、表示領域よりも非表示領域の方が低くなっている。従って、第1基板と第2基板とが互いに貼り合わされた状態において、非表示領域における隔壁の頂部と第2誘電体層との間に隙間を生じさせることができる。

の端部と後に接触する部分に、隔壁19よりも硬度が低 【0076】しかも、第1誘電体層は、表示領域及び非い誘電体層20,20bを形成した。従って、図25, 表示領域に跨って形成されているため、非表示領域にお26に示すように、隔壁19の端部に反り上がり部19 40 いても第1誘電体層によって第1電極を被覆することが aが生じている場合であっても、両バネルを互いに貼り できる。

【0077】また、この発明のうち請求項4に係るものによれば、重なり部と非重なり部とを有する複数の層を 積層するという簡単な構造によって、膜厚が部分的に異なる第1誘電体層を形成することができる。

【0078】また、との発明のうち請求項5に係るものによれば、焼成による隔壁の形成工程において、焼成の昇温時には、第1誘電体層は隔壁よりも早く軟化する。そして、焼成の降温時において、隔壁が硬化・収縮し始50 めた時点では、第1誘電体層はまだ軟化した状態であ

る。従って、陽壁の端部が内側方向へ収縮し始めた時 に、その端部下方に位置する第1誘電体層も、内側方向 に収縮しやすいため、隔壁の端部上部と端部底部との間 に生じる収縮力の差を緩和することができる。その結 果、隔壁の端部の反り上がりが抑制されて、誤放電の回 遊によって表示特性の向上が図られたプラズマディスプ レイバネルを得ることができる。

【0079】また、この発明のうち請求項8に係るものによれば、焼成による隔壁の形成工程において、焼成の昇温時には、第2誘電体層は隔壁よりも早く軟化する。そして、焼成の降温時において、隔壁が硬化・収縮し始めた時点では、第2誘電体層はまだ軟化した状態である。従って、隔壁の端部が内側方向へ収縮し始めた時に、その端部下方に位置する第2誘電体層も、内側方向に収縮しやすいため、隔壁の端部上部と端部底部との間に生じる収縮力の差を緩和することができる。その結果、隔壁の端部の反り上がりが抑制されて、誤放電の回避によって表示特性の向上が図られたブラズマディスブレイパネルを得ることができる。

【0080】また、この発明のうち請求項7に係るもの 20 によれば、隔壁端部と第2誘電体層との接触面積を大きくすることによって、両者の密着力を高めることができる。その結果、サンドブラスト工程やマスクパターンの剥離工程における、第2誘電体層からの隔壁端部の剥がれを防止することができ、信頼性の高いブラズマディスプレイパネルを得ることができる。

【0081】また、との発明のうち請求項8に係るものによれば、幅広の隔壁端部形状をあまりにも細く形成し過ぎることに伴う、サンドブラスト工程でのマスクバターンの剥がれを防止することができ、信頼性の高いプラ 30 ズマディスプレイパネルを得ることができる。

【0082】また、この発明のうち請求項9に係るものによれば、隔壁の端部に反り上がり部が生じている場合であっても、第1基板及び第2基板を互いに貼り合わせるときの押圧力によって、反り上がり部は、隔壁よりも硬度が低い第2誘電体層内に押し込まれる。その結果、隔壁に反り上がり部が発生している場合であっても、貼り合わされた後の隔壁と第2誘電体層との間の隙間を抑制できる。従って、隣接放電セル間での誤放電が適切に防止され、表示特性の向上が図られたブラズマディスブ 40レイパネルを得ることができる。

【0083】また、との発明のうち請求項10に係るものによれば、隔壁端部の反り上がり部を、貼り合わせによる押圧力によって、第2誘電体層内に押し込むことができ、隔壁と第2誘電体層との間の隙間を十分に抑制することができる。

【0084】また、この発明のうち請求項11に係るものによれば、表示特性の向上が図られたプラズマディスプレイ装置を得ることができる。

【0085】また、この発明のうち請求項12に係るも 50 果、隔壁の端部の反り上がりを抑制することができ、隣

のによれば、焼成による隔壁の形成工程において、隔壁の端部に反り上がり部が発生したとしても、第1基板と第2基板との貼り合わせ工程において、隔壁の反り上がり部は第2誘電体層に接触しない。このため、隔壁の反り上がりに起因して生じる隣接放電セル間での誤放電を適切に防止することができる。

【0086】また、この発明のうち請求項13に係るものによれば、焼成による隔壁の形成工程において、隔壁の端部に反り上がり部が発生したとしても、第1基板と第2基板との貼り合わせ工程において、隔壁の反り上がり部は第2誘電体層に接触しない。このため、隔壁の反り上がりに起因して生じる隣接放電セル間での誤放電を適切に防止することができる。

【0087】しかも、第1誘電体層は、第1基板の周縁部及び非周縁部に跨って形成されているため、周縁部においても第1誘電体層によって第1電極を被覆することができ、製造工程中における各種ダメージから第1電極を保護することができる。

【0088】また、この発明のうち請求項14に係るものによれば、複数の層を部分的に重なり合わせて積層するという簡単な工程によって、膜厚が部分的に異なる第1誘電体層を形成することができる。

【0089】また、この発明のうち請求項15に係るものによれば、スクリーン印刷によって第1誘電体層を形成するにあたり、全く種類が異なる2種類のスクリーン版を準備する必要がなく、単にスクリーン版の設計を左右逆にしただけの、実質的に1種類のスクリーン版を用いて形成することができる。

[0090]また、この発明のうち請求項16に係るものによれば、焼成による隔壁の形成工程において、焼成の昇温時には、第1誘電体層は隔壁よりも早く軟化する。そして、焼成の降温時において、隔壁が硬化・収縮し始めた時点では、第1誘電体層はまだ軟化した状態である。従って、隔壁の端部が内側方向へ収縮し始めた時に、その端部下方に位置する第1誘電体層も、内側方向に収縮しやすいため、隔壁の端部上部と端部底部との間に生じる収縮力の差を緩和することができる。その結果、隔壁の端部の反り上がりが抑制されて、誤放電の回避によって表示特性の向上が図られたプラズマディスプレイパネルを得ることができる。

【0091】また、この発明のうち請求項17に係るものによれば、焼成による隔壁の形成工程において、焼成の昇温時には、第2誘電体層は隔壁よりも早く軟化する。そして、焼成の降温時において、隔壁が硬化・収縮し始めた時点では、第2誘電体層はまだ軟化した状態である。従って、隔壁の端部が内側方向へ収縮し始めた時に、その端部下方に位置する第2誘電体層も、内側方向に収縮しやすいため、隔壁の端部上部と端部底部との間に生じる収縮力の差を緩和することができる。その結

接放電セル間での誤放電を適切に防止することができる。

21

【0092】また、との発明のうち請求項18に係るものによれば、隔壁の端部に反り上がり部が生じている場合であっても、第1基板及び第2基板を互いに貼り合わせるときの押圧力によって、反り上がり部は第2誘電体層内に押し込まれる。その結果、隔壁に反り上がり部が発生している場合であっても、貼り合わされた後の隔壁と第2誘電体層との間の隙間を抑制できるため、隣接放電セル間での誤放電を適切に防止するととができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図2】 本発明の実施の形態1 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図3】 本発明の実施の形態1 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図4】 本発明の実施の形態1 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図5】 本発明の実施の形態1 に係るPDPの製造方 20 法を工程順に示す断面図である。

【図6】 本発明の実施の形態1 に係るPDPの製造方法における効果を説明するための断面図である。

【図7】 本発明の実施の形態2に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図8】 本発明の実施の形態2 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図9】 本発明の実施の形態2 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図10】 本発明の実施の形態2に係るPDPの製造 30 方法を工程順に示す断面図である。

【図11】 本発明の実施の形態2の第1の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図12】 本発明の実施の形態2の第1の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図13】 本発明の実施の形態2の第2の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。 *

*【図14】 本発明の実施の形態2の第2の変形例に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図15】 本発明の実施の形態3 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図16】 本発明の実施の形態3に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図17】 本発明の実施の形態3 に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図18】 本発明の実施の形態4に係るPDPの製造方法の一工程を示す上面図である。

【図19】 本発明の実施の形態5に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図20】 本発明の実施の形態5に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図21】 本発明の実施の形態5に係るPDPの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図22】 本発明の実施の形態5の変形例に係るPD Pの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図23】 本発明の実施の形態5の変形例に係るPD Pの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図24】 本発明の実施の形態5の変形例に係るPD Pの製造方法を工程順に示す断面図である。

【図25】 本発明の実施の形態5 に係るPDPの製造 方法による効果を説明するための断面図である。

【図26】 本発明の実施の形態5の変形例に係るPD *Pの製造方法による効果を説明するための断面図である。

【図27】 従来のAC面放電型PDPの構造を示す斜 視図である。

【図28】 従来のPDPの製造方法における問題点を 説明するための断面図である。

【符号の説明】

1 背面ガラス基板、2,2a,2b,3,9,13,14,16a,16b,18,20,20a,20b 誘電体層、4 マスクパターン、5,12,15,1 7,19 隔壁、6 前面ガラス基板、7 透明電極、8 金属電極、25 アドレス電極。

【図1】



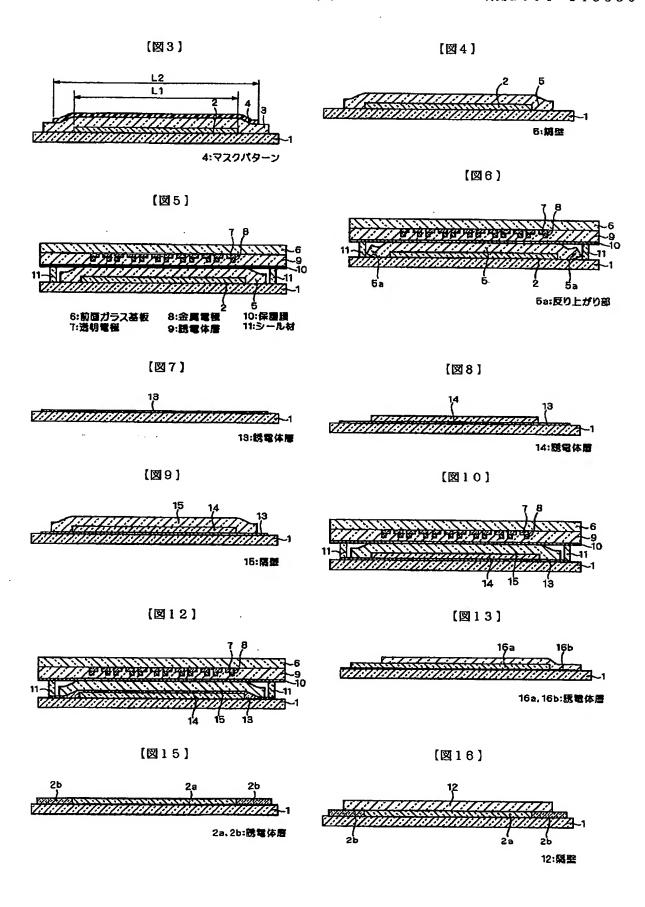
1:背頭ガラス基板 2:誘電体層 【図2】



3:誘電体層

【図11】





【図14】 【図17】 17:陽壁 [図19] 【図18】 W1 [図21] 25:アドレス電板 [図22] [図20] 20: 践電体層 【図24】 [図23]

